BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-281873

(43)Date of publication of application: 19.11.1990

(51)Int.CI.

HO4N 1/40 GO6F 15/68

(21)Application number : 01-103695

· (71)Applicant : EZEL INC

(22)Date of filing:

24.04.1989

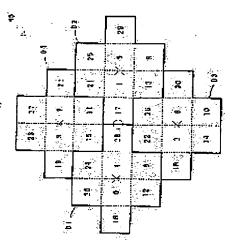
(72)Inventor: KUMAGAI RYOHEI

(54) REPRESENTING METHOD FOR HALF TONE IMAGE

(57)Abstract:

PURPOSE: To generate a dither image for giving a natural impression, while increasing the number of gradations by evaluating the density of a processing object image by a macro-dither cell unit, and also, defining a threshold rank of a dither cell in a macro-dither cell and a threshold rank of each picture element in the dither cell.

CONSTITUTION: As a whole, one piece of macro-dither cell MD consists of four pieces of dither cells D1-D4 surrounded by a full line frame, and the dither cells D1-D4 are patterns of eight picture elements of a roughly regular hexagonal shape. In such a way, the non-rectangular dither cell and the macrodither cell formed by arranging adjacently plural dither cells through are defined, the density of a processing object image is evaluated by a macro-dither cell unit, and also, a threshold rank related to the dither cell in the macro-dither cell and a threshold rank of each picture element in the dither cell are defined. Accordingly, while increasing the number of gradations by the macro-dither cell, a dense dot expression can be executed in each local part. In such a way, a natural half tone expression having a high resolution can be executed.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 特許公 報(B2)

(11)特許番号

第2928786号

(45)発行日 平成11年(1999)8月3日

(24)登録日 平成11年(1999)5月21日

(51) Int.Cl.6 H04N

觀別記号

FΙ

С

1/405 G06T 5/00

H04N 1/40 G06F 15/68

320A

請求項の数1(全 5 頁)

(21)出願番号

特願平1-103695

(22)出願日

平成1年(1989)4月24日

(65)公開番号

特開平2-281873

(43)公開日 審査請求日

平成2年(1990)11月19日 平成7年(1995)11月29日 (73)特許権者 999999999

株式会社高取育英会

東京都世田谷区北沢3丁目5番18号

(73)特許権者 999999999

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

熊谷 良平 (72)発明者

東京都新宿区左門町16番地2 株式会社

イーゼル内

(74)代理人 弁理士 山本 誠

> 審査官 田中 純一

> > 最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 中間調画像の表現方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】8画素よりなる正六角形状のデイザセル、 およびこのディザセル4個を相互の中心間距離が最小と なるようにひし形状に配列したマクロディザセルを定義 し、マクロディザセル内のディザセル順位を設定すると ともに、ディザセル内の画素の閾値順位をランダム性の 高い自然画像の濃度に基づいて設定し、マクロディザセ ル内の各ディザセルを、前記ディザセル順位に従って循 環しつつ、前記閾値順位に従って各ディザセル内の各画 素の閾値を設定して、この循環の繰り返ししによりマク 10 ロディザセル内の全ての画素の閾値を設定し、この閾値 に基づいて画像の各画素を2値化することを特徴とする 中間調画像の表現方法。

【発明の詳細な説明】

〔産業上の利用分野〕

この発明は中間調画像の表現方法に係り、2値画像に より擬似的に中間調画像を表現するための、いわゆるデ ィザ処理に関する。

[従来の技術]

中間調画像を表現する方式としてディザ方式はよく知 られており、一般にn×n画素の正方形のディザセル内 の各画素の閾値を定め、このディザセルを処理対象画像 に適用して、処理対象画像を2値化する。ここに、分散 型ディザ(例:ベイヤー型)では階調数を高めようとす ると、大きなディザセルを使用することになり、エッジ 等に黒画素が集中せず、ボケた画像となるとともに組織 ディザ特有の周期が目立つようになる。一方網点もしく は渦巻型のディザはより自然な擬似中間調表現が可能で あるが、階調数を高めようとすると、ドット間隔が極め て粗い画像となる。

20

3

[発明が解決しようとする課題]

この発明はこのような従来の問題点を解消すべく創案 されたもので、階調数を高めつつ自然な印象を与え得る ディザ画像を生成するための中間調画像の表現方法を提 供することを目的とする。

[課題を解決するための手段]

この発明に係る中間調画像の表現方法は、非長方形のディザセルおよびこのディザセルを複数隣接配列してなるマクロディザセルを定義し、マクロディザセル単位で処理対象画像の濃度を評価し、かつマクロディザセル内 10のディザセルについての閾値順位およびディザセル内の各画素の閾値順位を定義するものである。

〔作用〕

この発明に係る中間調画像の表現方法によれば、マクロディザセル単位で処理対象画像の濃度を評価するのでディザ画像の階調数を高めることが可能であり、かつ、マクロディザセル内のディザセルについての閾値順位およびディザセル内の各画素の閾値順位を定義するので、ディザ画像においてマクロディザセル内で画素が分散され、全体的に自然な印象を与え得る。

[実施例]

次にこの発明に係る中間調画像の表現方法の実施例を 図面に基づいて説明する。

第1図は第1実施例のディザセルおよびマクロディザセルを示すものであり、全体として1個のマクロディザセルMDを、実線枠によってマクロディザセルMD内の4個のディザセルD1~D4を示している。

ディザセルD1~D4は略正六角形状の8画素のパター ンであり、2画素を3列縦に並べ、かつ、上下方向の中 央の2画素の左右に1画素ずつ付加した形状を有する。 各ディザセルにおいては、上下方向の中央の2画素の左 の画素→右の画素→最下列の右の画素→最下列の左の画 素→上下方向の中央の左に付加した画素→最上列の左の 画素→最上列の右の画素→上下方向の中央の右に付加し た画素の順で閾値順位が定義されている。これは各ディ ザセルについて、渦巻形のパターンを与えたことに相当 する、但し、この実施例は、ディザセルD1~D4に対し て閾値順位が与えられており、ディザセルD1~D4を循 環しつつ各ディザセルに1画素ずつを与えて、マクロデ ィザセル単位で濃度を表現するものであり、ディザ画像 に渦巻状のパターンが生じることはなく、自然な印象を 与える。処理対象画像はマクロディザセルの単位で濃度 を評価され、8×4=32階調の濃度表現が可能である。 発明者が実験したところによれば、自然画像の表現には 一般に32階調以上の濃度階調を要し、32階調のディザ処 理であっても、従来手法のディザ方式では自然な印象を 与えるディザ画像は生じ得ない。

ディザセルD₁~D₁はその中心(図中×印で示す。) が菱形の頂点に位置するように配置され、各ディザセルの中心は、マクロディザセルの中心(図中○印で示

す。)から極めて短距離(2画素幅)に配置され、ディザセルDι~D₁内に循環的に配列される画素が極めて密な印象を与えるようになっている。

なお、ディザセルの形状は第2図〜第9図に示すよう に種々考えられ、一般に非長方形のディザセルが、画素 が分散した自然な印象を与える。

第3図は11画素からなる略正方形状のディザセルを示し、このディザセルを4個含むマクロディザセルは、例えば第10図のように構成される。

第10図のマクロディザセルでは、 $11 \times 4 = 44$ 階調の濃度表現が可能である。

第4図は5画素からなる十字形のディザセルを示し、このディザセルを4個含むマクロディザセルは、例えば第11図のように構成される。第11図のマクロディザセルでは、5×4=20階調の濃度表現が可能であり、かつディザ画像は全体として極めて密な印象を与える。

以上の第1実施例およびその変形例においては、マクロディザセル内の各ディザセルの閾値パターンがあらかじめ設定されていたが、各ディザセルの閾値パターンにランダム性を与えるとディザ画像は一層自然な感じを与えるものとなる。

第12図〜第18図はこのランダム性を生じさせる第2実施例を示すものであり、処理対象画像IMと同一サイズの参照画像RIMを生成しておき、この参照画像IRMの各画素には乱数 r ·, r ·, · · · · が与えられている。処理対象画像IMのある領域にマクロディザセルMDを適用する際に、同時に参照画像の各画素の乱数を参照する。この乱数は、マクロディザセルMD内の各ディザセルD · ~ D · (第15図~第18図)に対応して0~3の数値が与えられており、

 $\lceil 0 \rfloor$ のとき D_1 , $\lceil 1 \rfloor$ のとき D_2 , $\lceil 2 \rfloor$ のとき

D₃、「3」のときD₄が指示される。

第12図ではマクロディザセルMD内の各画素をP1~P32で示し、第13図では処理対象画像IMにマクロディザセルMDを適用した状態における各画素に対応する乱数の例を示している。例えば、マクロディザセルMDの最上段の左の画素 P1 に注目すると、第13図ではこの画素に対応する乱数は「0」である。乱数「0」はディザセルD1に対応し、画素 P1についてはディザセルD1が適用される。画素 P1の位置は、ディザセルD1の最上段の左の画素に対応し、その閾値は「20」である。従って画素 P1は閾値「20」により2値化される。このように各画素に適用ディザセルをランダムに変更することにより、ディザ画像の画素の分散がランダムになり、より自然な印象を与え得るようになるる

乱数の発生方法としては既存の擬似乱数系列を使用することは勿論可能であるが、擬似乱数においても何らかの周期性が含まれていることが多く、ランダム性の高い自然画像をカメラから取り込みこれを0~3に量子化して参照画像とすることによってより自然なディザ画像が50 得られている。

なお乱数の分布状態によっては、濃度の偏りが生じる 可能性があるが、乱数の発生頻度を均一化すれば、この ような障害は完全に防止できる。例えば、参照画像RIM の各マクロディザセル対応領域毎に0~3の乱数の個数 が均一となるように乱数を分散させることによって発生 頻度は均一になる。またこのように発生頻度を均一化す るための乱数の分布が各マクロディザセル毎に同一であ るとディザ画像に周期性が生じることになるが、この乱 数の分布をマクロディザセル毎に乱数に基づいて変化さ 頻度の均一化は必ずしもマクロディザセル単位で行う必 要はなく、複数のマクロディザセルを含む領域毎に均一 化してもよい。

[発明の効果]

前述のとおり、この発明に係る中間調画像の表現方法 は、非長方形のディザセルおよびこのディザセルを複数 隣接配列してなるマクロディザセルを定義し、マクロデ ィザセル単位で処理対象画像の濃度を評価し、かつマク ロディザセル内のディザセルについての閾値順位および ディザセル内の各画素の閾値順位を定義するので、マク ロディザセルにより階調数を増しながら各局部において は密なドット表現が可能であり、分解能の高い自然な擬*

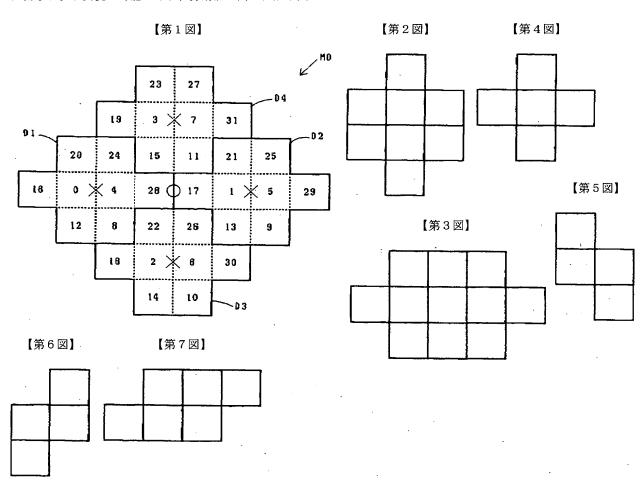
*似中間調表現を実現し得る。

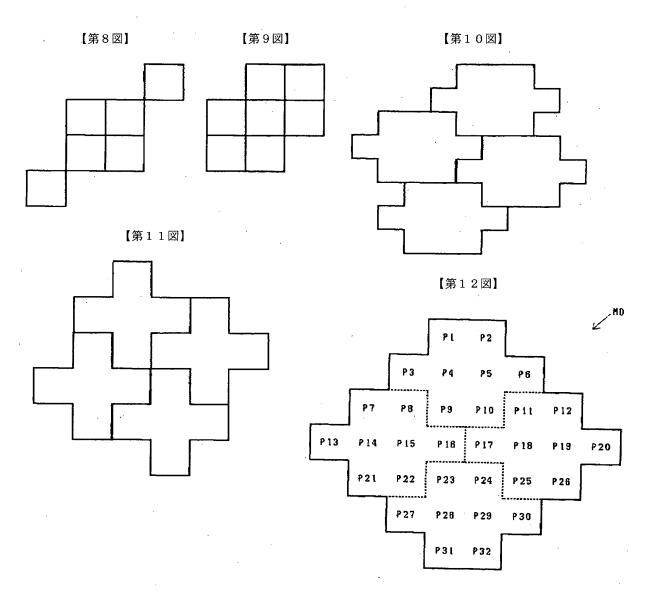
さらにマクロディザセル内のディザセルの閾値順位を 乱数系列に基づいて設定することにより、一層自然な中 間調表現が可能になる。

【図面の簡単な説明】

第1図は第1実施例のマクロディザセルを示す概念図、 第2図~第9図は種々のディザセルを示す概念図、第10 図は第3図のディザセルを用いたマクロディザセルを示 す概念図、第11図は第4図のディザセルを用いたマクロ せれば、このような周期性も解消される。なお乱数出現 10 ディザセルを示す概念図、第12図はマクロディザセル内 の各画素に符号を与えて示す概念図、第13図は第2実施 例においてマクロディザセルを処理対象画像に適用した 例を示す概念図、第14図は同実施例の参照画像を示す概 念図、第15図は第12図のマクロディザセルにおける1つ のディザセルを示す概念図、第16図は他のディザセルを 示す概念図、第17図はさらに他のディザセルを示す概念 図、第18図はさらに他のディザセルを示す概念図であ

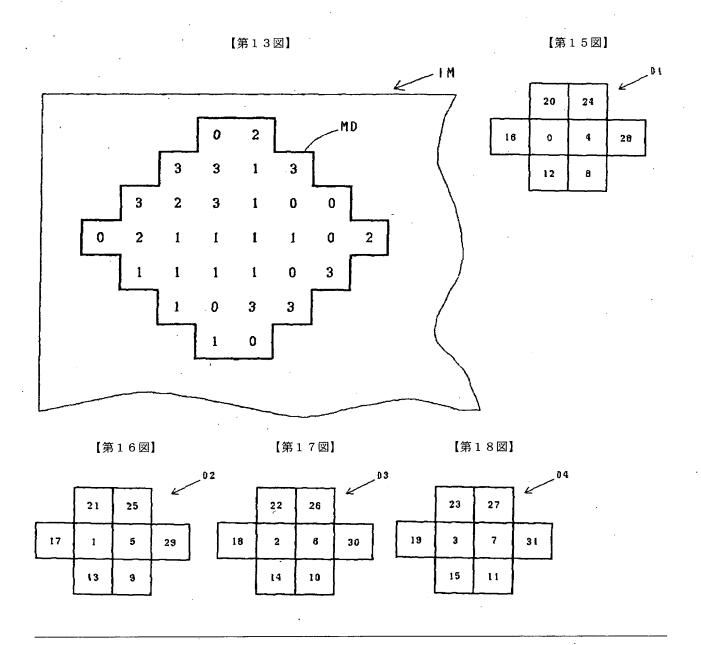
> MD······マクロディザセル、 $D_1 \sim D_4 \cdots \cdots$ ディザセル、IM……処理対象画像、RIM……参照画像、 r 1, r2 ……乱 数。





【第14図】

		·					RIM
rı	r ₂	r ₃	r4	r _s	r _e	Γ7	r,
r ₅₁₃	Г _{Б14}	r _{вів}	r ₅₁₆	r ₆₁₇	r ₅₁₈	r _{\$10}	r ₅₂₀
r ₁₀₂₅	r ₁₀₂₆	r ₁₀₂₇	r ₁₉₂	r ₁₀₂₉	F 1030	r 1031	r ₁₀₃₂
Γ ₁₈₃₇	P 1538	r ₁₅₃₉	r ₁₅₄₀	r 1841	r ₁₈₄₂	Γ ₁₈₄₃	r ₁₅₄₄
r ₂₀₄₉	r ₂₀₅₀	r ₂₀₅₁	r ₂₀₅₂	r ₂₀₅₃	r ₂₀₅₄	Γ ₂₀₅₅	r ₂₀₅₆



フロントページの続き

(56)参考文献	特開	昭59-163959 (JP, A)	(58)調査した分野(Int.Cl. [°] , DB名)
	特開	昭57-185768 (JP, A)	H04N 1/40 - 1/409
	特開	昭63-164758 (JP, A)	H04N _ 1/46
	特開	昭57-142072 (JP, A)	H04N 1/60
	特開	昭61-15467 (JP, A)	
•	特開	昭63-245174 (JP, A)	

整理番号 9803179 発送番号 346031

発送日 平成17年 9月20日

15542 AATE SEPTEMBER 20, 2005

拒絶理由通知書

NOTICE OF REJECTION

特許出願の番号

平成10年 特許願 第374074号

起案日 特許庁審査官 平成17年 9月12日

伊藤 隆夫

9377 5V00

特許出願人代理人

武 顕次郎(外 2名) 様

適用条文

第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において 頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属 する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができた ものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができな い。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ·請求項 1-3
- ・引用文献等 1-5
- ・備考

非方形のハーフトーンセルを用いるスクリーニング方法が、引用文献1、2に記載されている。また、ハーフトーンセル内を分割してサブマトリクス化することに関しても、引用文献3~5に同様の技術が記載されている。

(なお、補正を行う場合は、その根拠となる出願当初の明細書及び図面の記載箇所について明らかにした上で、当該補正が適法である旨、意見書において説明されることが望ましい。)

拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

引用文献等一覧

- 1.特開平02-281873号公報
- 2. 特開平08-265568号公報
- 3. 特開平10-290366号公報
- 4. 特開平07-264403号公報
- 5. 特開昭 6 2 2 8 4 5 8 0 号公報

先行技術文献調査結果の記録

- ・調査した分野 IPC第7版 HO4N1/40 1/409 DB名
- 先行技術文献
 - この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせ、または面接のご希望がございましたら下記までご連絡下さい。

特許審査第四部 画像処理 伊藤 隆夫 TEL. 03 (3581) 1101 内線3571 FAX. 03 (3501) 0715